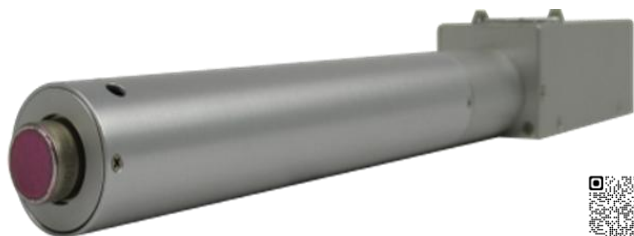


新製品のご案内

1mm厚シリコンドリフト検出器システム XSDD1T50-01Be-SYS

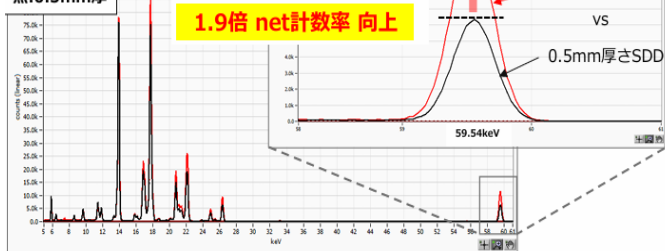
- ◆ 1素子タイプ
- ◆ 窓材：ベリリウム
- ◆ 全有感面積：70 mm²
- ◆ 有効面積：40mm²
- ◆ 最新の1mm厚SDD素子を採用



59.54keV@Am-241

線源Am-241使用

赤:1.0mm厚
黒:0.5mm厚



直入型1素子シリコンドリフト検出器システム XSDD50-01-DT-ICF-SYS

- ◆ 1素子タイプ
- ◆ 窓材：ベリリウム・グラフェン・シリコンナイトライド・窓なし
- ◆ 全有感面積：75 mm² ※装着するSDDに依る
- ◆ 有効面積：50mm² ※装着するSDDに依る
- ◆ フランジ：ICFまたはNW



計測用デジタルスペクトロメータ APU101X

- ◆ デジタルMCA・電源(高圧・プリアンプ・ベルチェ冷却)一体化
- ◆ 入力：1チャンネル
- ◆ ADC：100Msps, 16bit
- ◆ 変換ゲイン：最大4kチャンネル
- ◆ 機能：クイックスキャン, ROI-SCA機能 標準搭載



デュアルデジタルスペクトロメータ APU102G / APU102S



- ◆ HPGeなど半導体検出器用デュアルデジタルスペクトロメータ
- ◆ デジタルMCA・高圧電源・プリアンプ電源を一体化、**独立2系統**
- ◆ 入力：**独立2チャンネル**
- ◆ ADC：100Msps, 16bit
- ◆ 変換ゲイン：最大16kチャンネル
- ◆ 付属：アプリケーションソフトウェア

● 弊社製品ご購入の方、名刺をいただいた方にご案内させて頂いております。
● 弊社は個人情報について細心の注意を払っています。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



※写真はイメージです。

※記載内容は予告なく変更することがあります。

<https://www.techno-ap.com>

